



Reisekostenzuschüsse

Ausschreibung für die
European Microscopy Conference EMC 2016
in Lyon

Die Deutsche Gesellschaft für Elektronenmikroskopie e.V. (DGE) fördert die Teilnahme junger Wissenschaftler/-innen an der Tagung EMC 2016 in Lyon durch die Vergabe von Zuschüssen in Höhe von bis zu 800,- EUR. Die DGE erwartet dafür die Teilnahme an der Tagung mit einem wissenschaftlichen Beitrag und einen Erfahrungsbericht zur Veröffentlichung in den Mitteilungen der DGE.

Mitglieder der DGE oder Personen, die mit dem Förderantrag einen Aufnahmeantrag in die DGE stellen, können Anträge stellen an den Geschäftsführer:

Dr. Thomas Gemming
IFW Dresden
PF 27 01 16
01171 Dresden
E-Mail: gs (at) dge-homepage.de

Der Antrag soll enthalten:

- Anschreiben mit kurzer Darstellung der eigenen beruflichen und wissenschaftlichen Situation
- Kopie des angemeldeten Abstracts
- Kurze Befürwortung des wissenschaftlichen Betreuers

Über die Auswahl der Geförderten entscheidet der Vorstand der DGE.
Bevorzugt gefördert werden junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Bitte den eigenen Antrag und Abstract elektronisch einreichen,
die Kurzbefürwortung des wiss. Betreuers elektronisch oder als Papierbrief.

Bewerbungsschluss ist der 31. März 2016